

9 stycznia 2019



The poster features a background of a grey circuit board pattern. At the top center is the logo of the Świętokrzyska University of Technology (PSK), which consists of a black square with a red circle containing the white letters 'PSK'. Below the logo, the text 'Politechnika Świętokrzyska' and 'Kielce University of Technology' is displayed. The main title 'IX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENT-WYNALAZCA' is prominently shown in large, bold, white letters. On the left side, there is a large graphic of a lightbulb shape formed by a dense crowd of small, colorful human figures. To the right of the title, a detailed text block describes the competition's purpose, eligibility, and the prizes awarded to the winners. At the bottom right, the application period is specified as 'Nabór zgłoszeń trwa od 1 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.' and the website 'www.cowi.tu.kielce.pl' is provided for more information.

Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology

**IX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU
STUDENT-WYNALAZCA**

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2018-2019, organizowanego od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Pięciu laureatów nagród głównych będzie prezentowało swoje rozwiązania na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10-14 kwietnia 2019 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych ośmiu edycjach Konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków w październiku 2019 r.

Nabór zgłoszeń trwa
**od 1 listopada 2018 r.
do 25 stycznia 2019 r.**

Informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej
www.cowi.tu.kielce.pl

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego

Organizacja IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca i promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań – zadanie finansowane w ramach umowy 629/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wzroszego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 URZĄD PATENTOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Konkurs realizowany pod patronatem i przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Patentowego RP

PATRONAT:



Naukowi odkrywcy - poszukiwani

Do 25 stycznia trwają zgłoszenia do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca. To szansa dla wszystkich, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku lub chronionego prawem wzoru użytkowego czy przemysłowego. Patronat nad przedsięwzięciem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego czy przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10 - 14 kwietnia 2019 r. Politechnika Świętokrzyska jako organizator konkursu finansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.